Original document

PIEZOELECTRIC RESONATOR, PIEZOELECTRIC FILTER AND DUPLEXER

Patent number:

JP2002237738

Publication date:

2002-08-23

Inventor:

SHIBATA AKIHIKO; TAKEUCHI MASAKI

Applicant:

MURATA MANUFACTURING CO

Classification:

- international;

H03H9/17; H03H9/56; H03H9/00; (IPC1-7): H03H9/56; H03H9/17

- european:

Application number: JP20010373347 20011206

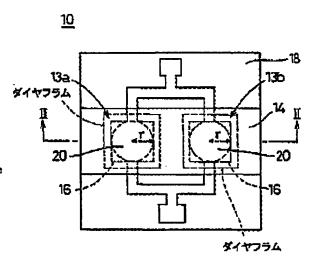
Priority number(s): JP20010373347 20011206; JP20000371135 20001206

View INPADOC patent family

Report a data error here

Abstract of JP2002237738

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a piezoelectric resonator which is hardly affected by spurious vibration, and provided with proper impedance. SOLUTION: A piezoelectric resonator 10 is constituted so that a plurality of resonators 13 whose resonance frequencies area little different using the n-order mode of thickness longitudinal vibration or thickness-shear vibration are connected serially or in parallel. The resonator 13 is provided with a vibrating part 20 consisting of a piezoelectric body having at least one layer, or the multi-layer structure of the piezoelectric body and a dielectric, and at least a pair of opposite electrode 16 and 16 formed at the vibrating part. In this case, the plane shape of the opposite part of those electrodes is a circle or an arbitrary shape circumscribing a circle, and when the radius of the circle is expressed by r, and the thickness of the vibrating part at the opposite part of the electrodes is expressed by t, inequality r>=20 t/n is satisfied.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-237738

(P2002 - 237738A) (43)公開日 平成14年8月23日(2002.8.23)

(51) Int.CL.1	·	識別記号	ΡI		ŕ	-71-1*(参考)
H03H	9/56		H03H	9/56	D	5J108
					Z	
	9/17			9/17	F	

客空請求 未請求 請求項の数15 OL (全 10 L)

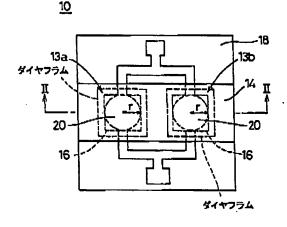
(21)出願番号	特置2001—373347(P2001—373347)	(71) 出顧人	000006231
(株式会社村田駅作所
(22)出顧日	平成13年12月6日(2001.12.6)		京都府長岡京市天神二丁目26番10号
		(72)発明者	樂田 明彦
(31)優先権主張番号	特度2000—371135(P2000—371135)		京都府長阿京市天神二丁目26番10号 株式
(32)優先日	平成12年12月6日(2000.12.6)		会社村田製作所内
(33)優先極主張国	日本(JP)	(72)発明者	竹内 雅樹
			京都府長岡京市天神二丁目28番10号 株式
			会社村田製作所内
		(74)代班人	100079577
	•		介理土 岡田 全暋
		Fターム(参	畸) 5J108 B807 CCO4 DD01 DD02 DD06
			EE03 FF04 JJ01

(54)【発明の名称】 圧電共振子、圧電フィルタおよびデュブレクサ

(57)【契約】

(課題) スプリアス振動の影響が小さく、適正なインピーダンスを有する圧電共振子を提供する。

【解決手段】 圧電共振子10は、厚み縦振動または厚みすべり振動のn次モードを利用した、共振周波数がわずかに異なる複数個の共振子13を直列または並列に接続してなることを特徴とする。共振子13は、少なくとも1層以上の圧電体、もしくは圧電体と誘電体の多層構造からなる振動部20、および振動部に形成される少なくとも1対の対向する電極18、16を含み、電極対向部の平面形状が円形または円形を内包する任意の形状であり、円形の半径をr、電極の対向部における振動部の厚みをtとしたとき、r≥20t/nとなるよう形成される。



(2)

特期2002-237738

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板と、前記基板に形成され、少なくとも1層以上の圧電磁膜を有する薄膜部の上下面を少なくとも一対の上部電極および下部電極を対向させて挟む構造の振動部とを有し、共振子を複数設けた圧電共振子において

7

前記上部電極および前記下部電極の対向する部分の平面 前記上部電極および前記下部電極の対向する形状が円形または円形を内包する任意の形状であり、 形状における前記円形の半径を r とし、前部 共振周波数がわずかに異なる複数個の前記共振子を直列 よび前記下部電極の対向する部分の厚みを t き、r ≥ 2 0 t / n となるように形成され、複数個の前記共振子の共版周波数の差が± 1 複数個の前記共振子の共版周波数の差が± 1

【請求項2】 前記上部電極および前記下部電極の対向 する部分の平面形状における前記円形の半径を r とし、 前記上部電極および前記下部電極の対向する部分の厚み をtとしたとき、r≥20t/nとなるように形成され たことを特徴とする、前求項1に記載の圧電共振子。

【請求項3】 前記複数個の共振子は厚み凝振動または 厚みすべり振動のn次モードを利用したことを特徴とす る、設求項1または請求項2に記載の圧電共振子。

【請求項4】 前記複数個の共振子の共振周波数の差は 20 ±1%以内であることを特徴とする、請求項1ないし請 求項3のいずれかに記載の圧電共振子。

【請求項5】 前記複数個の共振子の共振周波数の差は ±0.5%以内であることを特徴とする、請求項4に記 載の圧電共振子。

(請求項6) 共振周波数がわずかに異なる前記複数個の共振子を同一振動部上に形成し、それらの共振子を直列または並列に接続したことを特徴とする、請求項1ないし請求項5のいずれかに記載の圧延共振子。

【 請求項7 】 前記複数個の共振子間の間隔が振跳波の 30 1/2以上であることを特徴とする、請求項8 に記載の 圧武共振子。

【 請求項 8 】 前記上部電極および前記下部電極の少なくとも一方の大きさを前記複数の共振子で互いに異ならせることにより、共振周波数をずらすことを特徴とする、請求項 1 ないし請求項 7 のいずれかに記載の圧電共振子。

【訪求項9】 前記級動部が圧電体と誘電体の多層構造からなり、かつ、前記圧電体および誘電体のうちの少なくとも1つのものの弾性定数の温度係数が、前記圧電体 40 および誘電体のうちの他のものの弾性定数の温度係数と逆符号であることを特徴とする、請求項1ないし請求項8のいずれかに記載の圧電共振子。

【翻求項10】 前記基板は閉口部または凹部を有し、 前記開口部または前記凹部上に前記援助部が形成された ことを特徴とする、請求項1ないし請求項9のいずれか に記載の圧電共振子。

【請求項11】 複数の開口部または複数の凹部を有す したラダーフィルタでる拡板と、前記開口部または前記凹部上に形成され、少 3のいずれかに記載のなくとも1層以上の圧電薄膜を有する斑膜部の上下面を 50 含む、圧電フィルタ。

少なくとも一対の上部電極および下部電極を対向させて 挟む構造の振動部とを有し、共振子を複数設けた、厚み 縦振動または厚み滑り振動のn次モードを利用した圧電 共振子において、

前記上部電極および前記下部電極の対向する部分の平面 形状が円形速たは円形を内包する任意の形状であり、 前記上部電極および前記下部電極の対向する部分の平面 形状における前記円形の半径を r とし、前記上部電極お よび前記下部電極の対向する部分の厚みを t としたと また>20 t / n となるように形成され

複数個の前記共振子の共振周波数の差が±1%となるように異ならせ、さらに前記複数個の前記共振子を直列または並列に接続してなることを特徴とする、圧電共振子。

【朝求項12】 開口部または凹部を有する基板と、前記開口部または前記凹部上に形成され、少なくとも1層以上の圧電球膜を有する薄膜部の上下面を少なくとも一対の上部電極および下部電極を対向させて挟む構造の振動部とを有し、共振子を複数設けた、厚み縦振動または厚み滑り振動のn次モードを利用した圧電共振子において、

前記上部電極および前記下部電極の対向する部分の平面 形状が円形または円形を内包する任意の形状であり、 前記上部電極および前記下部電極の対向する部分の平面 形状における前記円形の半径をrとし、前記上部電極お よび前記下部電極の対向する部分の厚みをtとしたと き、r ≥ 2 0 t / n となるように形成され、 複数個の前記共振子の共振周波数の差が±1%となるよ

うに異ならせ、さらに前記複数個の前記共振子を直列または並列に接続してなることを特徴とする、圧電共振 子。

【請求項13】 閉口部または凹部を有する越板と、前記周口部または前記凹部上に形成され、少なくとも1層以上の圧電潮膜を有する薄膜部の上下面を少なくとも一対の上部電極および下部電極を対向させて挟む構造の振動部とを有し、共振子を設けた、厚み縦振動または厚み滑り振動のn次モードを利用した圧電共振子において、前記上部電極および前記下部電極の対向する部分の平面形状が円形または円形を内包する任意の形状であり、前記上部電極および前記下部電極の対向する部分の平面形状における前記円形の半径をrとし、前記上部電極および前記下部電極の対向する部分の厚みをしとしたとき、r≥20t/nとなるように形成され、複数個の前記共振子の共振周波数の差が±1%となるように異ならせ、さらに複数の前記共振子を直列または並列に接続してなることを特徴とする。圧電共振子。

【請求項14】 庄電共振子を複数個組み合わせて構成したラダーフィルタであって、請求項1ないし請求項13のいずれかに記載の圧電共振子を少なくとも1つ以上会れ、圧電フィルタ

(3)

特別2002-237738

【請求項15】 請求項14に記載の圧電フィルタが用 いられたことを特徴とする、デュプレクサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、圧電共振子、圧電 フィルタおよびデュプレクサに関し、特にたとえば厚み 縦振動または厚みすべり振動を用いた圧電共振子と、そ れを複数個組み合わせて構成した圧電フィルタなどに関 する。

[0002]

【従来の技術】厚み縦振動、厚みすべり振動のn次モー ド(nは自然数)を利用した圧電共振子は、圧電体など からなる振動部と、波振動部に形成された対向電極とを 含む。かかる圧電共振子には、非調和高次モードと呼ば れる多数のスプリアス振動が生じる。とのスプリアス振 動の影響を抑えることを目的として、対向電極に内包さ れる円の半径をrとし、対向電極間の振動部の厚みをt としたとき、r220t/nの関係を満たすよう振動部 および対向電極を形成した圧電振動子が先に提案されて いる。なお、『は大きい程、スプリアス抑制効果が高 :45

[0003]

[発明が解決しようとする課題] しかしながら、この圧 電共振子では、スプリアス振動の影響を充分に小さく抑 えるためには電極半径「を充分に大きくする必要があ り、たとえば圧低体にZnOを用いて共振周波数2GH Zの圧電共振子を作製する場合、振動部の厚さが2 μm 程度であるのに対し、振動部の大きさ(直径)を数10 0 μmに形成する必要がある。とのように振動部を砕く 損が問題となる。

【0004】また、電極形状は圧電共振子のインビーダ ンスにも影響する。たとえば、この圧電共振子を用いて フィルタを作製する場合、按続する系とのマッチングか **ら共振子には最適なインピーダンスが存在する。しか** し、スプリアス振動の影響を小さくするために電極を大 型化すると、共扱子のインピーダンスが最適値よりも小 さくなってしまう不都合がある。反対に、インピーダン スが最適値となるように電極形状を調整すると、電極の 大きさが不充分となり、圧電振動子の特性に対するスプ 40 がる。 リアス振動の影響が大きくなるという不都合が生じる。 【0005】それゆえに、本発明の主たる目的は、製造 が容易な比較的小径な圧電共振子を組み合わせること で、スプリアス振動の影響が小さく、適正なインピーダ ンスを有する圧電共振子を提供することである。この発 明の他の目的は、その圧電共振子を用いた圧電フィルタ を提供することである。この発明のさらに他の目的は、 その圧電フィルタを用いたデュブレクサを提供すること である。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明にかかる圧電共振 子は、基板と、基板に形成され、少なくとも1層以上の 圧電斑膜を有する硬膜部の上下面を少なくとも一対の上 部電極および下部電極を対向させて挟む構造の振動部と を有し、共振子を複数設けた圧電共振子において、上部 電極および下部電極の対向する部分の平面形状が円形ま たは円形を内包する任意の形状であり、共振周波数がわ ずかに異なる複数個の共振子を直列または並列に接続し てなることを特徴とする、圧電共振子である。本発明に 10 かかる圧電共振子では、共振周波数がわずかに異なる複 数の共振子を直列または並列に接続することにより、各 共振子の振動部の大きさを必要以上に大きくすることな く、より大型の電極を備えた単体の共振子と同等のスプ リアス振動抑制効果を得ることができる。そのため、製

造が容易で、振動部の耐衝撃性などを高めることができ

る。また、上記の複数の共振子を直列または並列に接続

することにより、スプリアス振動の影響を小さくしなが ち、インビーダンスの最適化を図ることができる。

【0007】本発明にかかる圧電共振子では、上部電極 および下部電極の対向する部分の平面形状における円形 の半径を1とし、上部電極および下部電極の対向する部 分の厚みをもとしたとき、r≥20t/nとなるように 形成されることが好ましい。このように本発明にかかる 圧

武共

振子では、上部

電極および

下部電極の対向する

部 分の平面形状における円形の半径をrとし、上部電極お よび下部電極の対向する部分の厚みをtとしたとき、r ≥20t/nとなるように上部電極および下部電極など を形成することにより、主振動近傍の周波数にスプリア ス級動を集中させることができるので、共振子の特性に 大きく形成すると、製造の際などに、振動部の変形、破 30 対するスプリアス振動の影響をさらに小さく抑えること ができる。

> 【0008】また、本発明にかかる圧電共振子では、複 数個の共振子はたとえば厚み縦振動または厚みすべり振 助のn次モードを利用する。

> 【0009】さらに、本発明にかかる圧電共振子では、 複数個の共振子の共振周波数の差は±1%以内であると とが好ましい。このように本発明にかかる圧電共振子で は、複数個の共振子の共振周波数の差を±1%程度にす ることにより、共協点と反共振点とがずれ使用帯域が広

> 【0010】また、本発明にかかる圧電共振子では、複 数個の共振子の共振周波数の差は±0.5%以内である ととがさらに好ましい。とのように本発明にかかる圧電 共振子では、複数個の共振子の共振周波数の差を±0. 5%以内にすれば、スプリアス振動の影響をさらに小さ く抑えることができる。

【0011】さらに、本発明にかかる圧電共振子では、 共振周波数がわずかに異なる複数個の共振子を同一振動 部上に形成し、それらの共振子を直列または並列に接続 50 してもよい。この場合、同一振動部に複数組の対向する

特開2002-237738

上部電極および下部電極を設け、それらの上部電極およ び下部電極により励振される振助の周波数をわずかにず らし、それらの上部電極および下部電極を直列または並 列に接続してもよい。

【0012】また、本発明にかかる圧電共振子では、複 数個の共振子間の間隔が振動波の1/2以上であること が好ましい。このように本発明にかかる圧電共振子で は、複数個の共振子間の間隔が振動波の1/2以上であ る場合には、一方の共振子の機械振動が他方の共振子の 振動に影響を与えないので、スプリアスレスポンスの発 10 生など特性劣化がない。また、最小のスペースで並列あ るいは直列接続できるので、衆子の大型化を防ぐととが できる。

【0013】さらに、本発明にかかる圧電共振子では、 上部電極および下部電極の少なくとも一方の大きさを複 数の共振子で互いに異ならせることにより、共振周波数 をずらすようにしてもよい。このように本発明にかかる 圧電共振子では、上部電極および下部電極の少なくとも 一方の大きさや形状を複数の共振子で互いに異ならせる ととにより、共振周波数をずらすようにする場合には、 バターンを変更するだけで対応できるので、電極形成工 程を増やす必要がない。

【0014】また、本発明にかかる圧電共振子では、振 動部が圧電体と誘電体の多層構造からなり、かつ、圧電 体および誘電体のうちの少なくとも 1 つのものの弾性定 数の温度係数が、圧電体および誘電体のうちの他のもの の弾性定数の温度係数と逆符号であることが好ましい。 (0015)さらに、本発明にかかる圧電共振子では、 たとえば、共板は開口部または凹部を有し、期口部また は凹部上に振動部が形成される。

【0016】また、本乳明にかかる圧電共振子は、複数 の開口部または複数の凹部を有する基板と、開口部また は凹部上に形成され、少なくとも1層以上の圧電荷膜を 有する薄膜部の上下面を少なくとも一対の上部電極およ び下部電極を対向させて挟む構造の振動部とを有し、共 振子を複数設けた、原み概振動または厚み滑り振動のn 次モードを利用した圧電共振子において、上部電極およ び下部電極の対向する部分の平而形状が円形または円形 を内包する任意の形状であり、上部電極および下部電極 の対向する部分の平面形状における円形の半径を下と し、上部電極および下部電極の対向する部分の厚みをも としたとき、r≥20l/nとなるように形成され、複 数個の共振子の共振周波数の差が±1%となるように異 ならせ、さらに複数個の共振子を直列または並列に接続 してなることを特徴とする、圧電共振子である。

[0017] さらに、本発明にかかる圧電共振子は、閉 口部または凹部を有する基板と、開口部または凹部上に 形成され、少なくとも1層以上の圧電郵限を有する疎度 部の上下面を少なくとも一対の上部電極および下部電極 を対向させて挟む構造の振動部とを有し、共振子を複数 50 各級の厚みは、SiO,/Al/ZnO/Al/SiO

設けた、厚み縦振動または厚み滑り振動のn次モードを 利用した圧電共振子において、上部電極および下部電極 の対向する部分の平面形状が円形または円形を内包する 任意の形状であり、上部電極および下部電極の対向する 部分の平面形状における円形の半径をrとし、上部電極 および下部電極の対向する部分の厚みをもとしたとき、 r≥20t/nとなるように形成され、複数個の共振子 の共振周波数の差が±1%となるように異ならせ、さら に複数個の共振子を直列または並列に接続してなること を特徴とする、圧電共振子である。

【0018】また、本発明にかかる圧電共振子は、閉口 部または凹部を有する拡板と、閉口部または凹部上に形 成され、少なくとも1層以上の圧電薄膜を有する薄膜部 の上下面を少なくとも一対の上部電極および下部電極を 対向させて挟む構造の振動部とを有し、共振子を設け た、厚み縦振動または厚み滑り振動のn次モードを利用 した圧電共振子において、上部電極および下部電極の対 向する部分の平面形状が円形または円形を内包する任意 の形状であり、上部電極および下部電極の対向する部分 20 の平面形状における円形の半径を r とし、上部電極およ び下部電極の対向する部分の厚みをもとしたとき、┎≧ 20 t/nとなるように形成され、複数個の共振子の共 振周波数の差が±1%となるように異ならせ、さらに複 数の共振子を直列または並列に接続してなることを特徴 とする、圧電共振子である。

【0019】本発明にかかる圧電フィルタは、圧電共振 子を複数個組み合わせて構成したラダーフィルタであっ て、本発明にかかる圧電共振子を少なくとも1つ以上含 む、圧電フィルタである。

30 【0020】また、本発明にかかるデュプレクサは、本 **乳明にかかる圧電フィルタが用いられたことを特徴とす** ろ、デュプレクサである。

【0021】本発明の上述の目的、その他の目的、特徴 および利点は、図面を参照して行う以下の発明の実施の 形態の詳細な説明から一層明らかとなろう。

[0022]

【発明の実施の形態】図1は本発明の圧電共振子の一実 施例を示す平面図であり、図2はその断面図解図であ る。この圧電共振子10は、共振周波数が2GH2の厚 40 み縦振助の基本波(n=1)を利用したものである。圧 電振動子10は、基板12を含む。基板12は、(10 0) Siで形成される。基板12上には、2つの共振子 13a、13bが並列に接続されて形成される。各共振 子13a、13bはそれぞれ振動部20を含む。この振 助部20は、誘電体薄膜14、電極薄膜16、圧電体導 膜18、電極砂膜16、誘電体薄膜14を基板12上に との順に積層してなるものである。との実施例では、誘 電体钢膜14はSiO,で形成され、電極砌膜18はA 1で形成され、圧電体薄膜18はZnOで形成される。

(5)

特開2002-237738

,=0.3/0.1/1.1/0.1/0.3(単位: μп) である。なお、基板 1 2 はたとえばパイレックス (登録商標) ガラス、石英、GaAsなどで形成しても よく、誘電体薄膜14はSiN、A1、〇,などで形成 してもよく、圧電体部版18はA1N、PZTなどで形 成してもよく、電極薄膜16はAu、Agなどで形成し てもよい。

【0023】電極薄膜18の形状は、半径rの円形を内 包した正方形状に形成される。 との正方形の 1 辺の長さ 2 r は、150 μmに形成される。また、電極薄膜16 10 の対向部における振動部の厚み t は、1.9 μm に形成 される。したがって、との実施例の振動部20は、r≥ 20t/nの条件を満たす。電極醇膜 I Bは、振動部2 0の外側へ引き出される。なお、電極薄膜18の形状 は、円形でもよく、円形を内包する6角形、8角形など 上述の条件を満たす円形を内包する多角形にしてもよ い。また、上述のr≥20t/nの条件は、本発明では 必ずしも満たさなければならないことはない。

【0024】この実施例の圧電共振子10は、共振周波 数が2GHzのものである。との实施例では、一方の共 20 なり、歩留まりが本実施例よりも恶くなる。また、振動 振子13aの共振周波数と他方の共振子13bの共振周 波数とは、4MHzずらして形成される。 とのように共 振周波数をずらす方法としては、一方の共振子13aと 他方の共振子13 bとで、電極薄膜16の厚さを変える 方法や、共振子13萬面から電極两膜16対向部付近に Agなどの金属を蒸浴する(蒸着トリミング)方法や、 電極薄膜18の大きさや形状を変える方法などがある。 電極薄膜 18の大きさ(面積)や形状を変えて周波数を ずらすようにすれば、パターンを変えるだけで対応で き、電極形成工程を増やす必要がない。なお、共振周波 30 数のずれ量は4MHzに限るものではないが、一方の共 振子13 a の共振周波数に対して他方を±0.5%以内 のずれ量とすることが本発明の目的を選成するため望ま しい。なお、とのずれ量は、本発明では±1.0%以内 にしてもよい。とのずれ量を1.0%程度にすれば、共 抵点と反共振点とがずれ使用帯域が広がる。

【0025】この実施例の圧電共振子10は、次のよう にして製造される。まず、{100} Si 拡板上に熱酸 化、スパッタ、CVDなどの方法で誘電体薄膜14とし どの方法で下部電極薄膜 18としてA1が成膜される。 さらにその上に圧電体薄膜18としてZnOが成膜され る。さらにその上に下部電極砂膜16と対向するように して上部電極薄膜16としてAlが成膜される。圧電体 **薄膜18を構成するZnOは厚み縦振動を用いる場合は** 厚み方向に分極され、厚みすべり振動を用いる場合には 厄みに直交する方向に分極されるが、本実施例では、 Z nOを厚み方向に分極して厚み採振動を利用している。 さらに最上層にはスパッタ、CVDなどの方法で誘電体 **頑腹14としてのSiO」が成膜される。なお、電極薄 50 施例を示す平面図であり、図8はその断面図解図であ**

膜16対向部およびその周囲(振動部20)の下方の基 板12は、異方性エッチング、RIE、レーザー加工、 サンドブラストなどの方法で除去される。そのため、基 板12は、2つの閉口部を有し、2つの開口部の上に、 2つの振動部20、20が形成されるととになる。な ね、基板 1 2 には、このような開口部の代わりに凹部が 形成されてもよい。

【0026】図3は1辺の長さが150μmの正方形状 の電極薄膜18を備え、振助部20の積層構造および各 層の厚みは上述のものと同様の単独の共振子13のイン ピーダンス特性を示すグラフである。この場合、共振ー 反共振間に多数の非調和高次モードにより生じるスプリ アス振動が見られる。

【0027】図4は1辺230μmの正方形状の電極海 膜を備え、振動部20の積層構造および各層の厚みは上 述のものと同様の単独の共振子13のインピーダンス特 性を示すグラフである。この場合、共振-反共版間のス ブリアス振動の影響は少なくなる。しかし、この圧電共 振子は電極サイズの増加に伴い、振動部の形成が困難と 部が変形や破損しやすい。

【0028】それに対して、図5は図1に示す本実施例 の圧電共振子10のインピーダンス特性を示すグラフで ある。図5からわかるように、本実施例の圧電共振子1 0では、共振-反共振間のスプリアス振動の影響が図3 に示したものに比べて小さくなり、図4に示したものと 同様の効果を得るととができる。しかも、並列に接続さ れた共振子13 a、13 bのそれぞれの振動部20の大 きさは図4亿示したものより小さいので、振動部20、 20の形成が容易となり、変形や破損もしにくい。

【0029】図8は本実施例の圧電共振子10を構成す る共振子13a、13bの各々のインビーダンス特性を あわせて示したグラフである。各々のインピーダンス特 性の共振ー反共振間には非調和高次モードに起因する多 数のスプリアス振動があるが、共振−反共振間のインビ ーダンスカーブには、スプリアス振動の影響で尖ってい る部分と、滑らかに変化している部分とがある。一方の 共振子13aの共振周波数と他方の共振子13bの共振 周波数とをわずかにずらす(たとえば±0.5%以内) てのSiO、が成膜される。その上に蒸潜、スパッタな 40 ととで、一方の共振子13aのインピーダンスカーブで 尖っている部分が他方の共振子13bのインビーダンス カーブの滑らかな部分と合成される。したがって、合成 後、スプリアスの影響による尖りの部分が合成前の各々 の特性に比べて相対的に小さくなるために、スプリアス 振動の影響の小さい圧電共振子10を得ることができ る。また、複数の共振子13を接続することによりイン ピーダンスの調整を図るととができ、適正なインピーダ ンスを有する圧電共振子10を得ることができる。

【0030】図7は本発明にかかる圧電共振子の他の実

特開2002-237738

る。図9は図7に示す本実施例の圧電共振子10の特性 を示すグラフである。この圧電共振子10は、基板12 上の2つの共振子13、13が直列に接続されて形成さ れた点のみが図1に示した実施例と相違し、その他の点 は同様である。 図9からわかるように、図7に示した圧 電共振子10によっても図1に示したものと同様の効果 を得ることができる。

【0031】図10および図11はそれぞれ本発明にか かる圧電共振子のさらに他の実施例を示す平面図であ る。図12は図10または図11に示す線XII-XI 10 」における断面図解図である。図10に示す圧電共振子 10は共振周波数がわずかに異なる複数個の共振子1 3.13をダイヤフラムを共通にする同一振動部20上 に形成し、それらの共振子13,13を並列に接続した ことを特徴とする。また、図11は本発明にかかる圧電 共振子のさらに他の実施例を示す平面図である。との圧 電共振子10は共振周波数がわずかに異なる複数個の共 振子13.13をダイヤフラムを共通にする同一振動部 20 h に 形成し、 それらの 共振子 13. 13 を 直列 に 接 続したことを特徴とする。これらの圧電共振子10でも 20 上述と同様の効果を得ることができる。

[0032] さらに、この実施例の圧電共振子10は、 一方の共振子13 aの振動部20と、他方の共振子13 bの振動部20との間の間隔dが振動波の波長の1/2 の長さに形成される。とれにより2つの共振子13a. 13bの振動が影響し合うととによるスプリアスレスポ ンスの発生などの特性劣化を防止できる。また、間隔は を振動波の1/2とすることで最小のスペースで並列ま たは直列接続するととができ、紫子の大型化を防ぐこと ができる。なお、間隔はは振動波の1/2以上であれば 30 よい。

【0033】図13は、本発明にかかる厚み縦振動を利 用した圧電共振子10の基本波について、その2n0版 厚比 (ZnO膜厚/振動部におけるZnOとSiO,の 合計競摩)と、共振周波数温度係数(以下、TCF:Te merature Coefficient of Frequency)との関係を示し たものである。ZnOの弾性定数の温度係数がマイナス であるのに対し、SiO。の弾性係数はプラスであるの で、両者を適切な比率で組み合わせることで、TCFが い圧電共振子10を得ることができる。

【0034】たとえば、上述した実施例の圧電振動子1 0においては、振動部20における各層の原みを調整し ZnOの膜原比を45%とすることで、図13に示すと おり、TCFをOとすることができる。これにより温度 に対して安定な周波数特性を存する圧電共振子10やフ ィルタを作製できる。本発明にかかる圧電共振子10を 組み合わせたL型ラダーフィルタ30の等価回路図を図 14に示す。図14に示すし型ラダーフィルタ30におこ いて、各々の直列側の圧電共振子が、2個の共振子の並 50 フィルタにも、圧電フィルタとして上述のT型ラダーフ

列接続から構成されているが、複数の共振子の直列接続 から構成されてもよい。また、各々の並列側の圧電共振 子が、複数の共振子の並列接続または直列接続から構成 されてもよい。さらに、直列側および並列側の圧電共振 子が、ともに、複数の共振子の直列接続または並列接続 から構成されてもよい。また、並列側の圧電共振子は、 単なる共振子と置き扱えられてもよい。

【0035】また、本発明の圧電共振子を用いてT型、 π型ラダーフィルタを構成してもよい。図15は本発明 にかかるT型ラダーフィルタの一例を示す等価回路図で ある。図15に示すT型ラダーフィルタ40は、3つの 圧電共振子10-1、10-2および10-3を含む。 3つの圧電共振子10-1~3は、それらの一端が互い に接続される。また、1つの圧電共振子10-1の他端 は入力端INに接続され、他の1つの圧電共振子10-3の他端は接地され、残りの1つの圧電共振子10-2 の他端は出力端OUTに接続される。

【0038】図16は本発明にかかるT型ラダーフィル タの他の例を示す等価回路図である。図16に示すT型 ラダーフィルタ40では、図15亿示すT型ラダーフィ ルタ40と比べて、3つの圧電共振子10-4、10-5 および10-6のうち入力端 I Nに接続されている圧 電共振子10-4が、直列に接続された2つの共振子1 3-1および13-2で構成されている。

【0037】なお、図16に示す圧電共振子10-4と しては、たとえば図7または図11に示す圧電共振子1 0が用いられる。

【0038】図16に示すT型ラダーフィルタ40で は、図15に示すT型ラダーフィルタ40と比べて、耐 電力性が向上するという効果を奏する。すなわち、図1 5に示すT型ラダーフィルタ40では、入力端INに2 Wの電力を投入した場合、入力端子! Nに接続されてい る圧電共振子10-1の電力分布は、図17のグラフに 示すように、1、82GHz付近で約1、0Wと大き い。それに対して、図16に示すT型ラダーフィルタ4 0では、入力端 I Nに 2 Wの電力を投入した場合、入力 端子INに直列に接続されている圧電共振子10-4の 2つの共振子30-1および30-2の電力分布は、図 18のグラフおよび図19のグラフに示すように、それ 0、すなわち、温度変化に対して共振周波数が変化しな 40 ぞれ1.92GHz付近で約0.5 Wと小さい。そのた め、図16に示すT型ラダーフィルタ40では、図15 に示すT型ラダーフィルタ40と比べて、印加される電 力が少なくなるので、耐電力性が向上するという効果を

> 【0039】図20は本発明にかかるデュブレクサの一 例を示すブロック図である。図20に示すデュブレクサ 50は、送信機用フィルタおよび受信機用フィルタを含 む。送信機用フィルタには、圧電フィルタとして上述の T型ラダーフィルタ40が用いられる。また、受信機用

(7)

特開2002-237738

12

ィルタ40が用いられる。

【0040】なお、上述の各実施例では1つの基板12上に2つの共振子13、13を形成したが、さらに多数の共振子13を形成してそれらを並列または直列に接続してもよい。また、1つの抵板12上に共振子13を1つだけ形成したものを複数、ワイヤーボンディングなどの手段で直列または並列に接続して、1つの圧電共振子10としてもよい。また、複数対の電極薄膜16、16を同一振動部20上に厚み方向に積層し、それらの電極 聴勝18を直列または並列に接続して圧電共振子10と 10してもよい。

11

[0041]

【発明の効果】本発明によれば、製造が容易で耐久性の 良い比較的小さい電極を備えた共振子を複数個、共振周 波数をわずかにずらして直列または並列に接続すること で、より大型の電極を備えた単体の共振子と同等のスプ リアス振動抑制効果を有する圧電共振子を得ることがで きる。また、共振周波数をわずかにずらした共振子を複 数。 直列または並列に接続することにより、スプリアス 特性を改築しつつ、インピーダンスを調整できる。すな 20 を示す等価回路図である。 わち、本発明によれば、スプリアス振動の影響が極めて 小さく、遊正なインピーダンスを持つ圧電共振子を得る ことができる。さらに、振動部を構成する圧電体および 振動体の弾性定数の温度係数を互いに逆符号とし、これ を適切な膜厚比で組み合わせることにより、TCFをO にすることが可能である。これにより温度変化に対して 安定した共振周波数を有し、かつスプリアス振動の抑制 された圧電共振子を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明にかかる圧電共振子の一実施例を示す平 30 面図解図である。
- 【図2】図1に示す圧電共振子の断面図解図である。
- 【図3】1辺150μmの正方形状の電極調膜を備える 単独の共振子のインピーダンス特性を示すグラフである
- 【図4】 1 辺230μmの正方形状の電極薄膜を備える 単独の共振子のインピーダンス特性を示すグラフであ 2
- 【図5】図1に示す圧電共振子のインピーダンス特性を 示すグラフである。
- 【図6】本発明にかかる圧電共振子の基板上に形成された2個の共振子の各々のインピーダンス特性をあわせて示すグラフである。

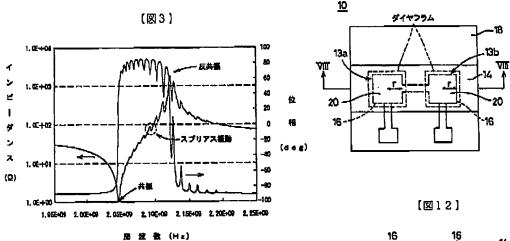
【図7】本発明にかかる圧電共振子の他の実施例を示す 平面図解図である。

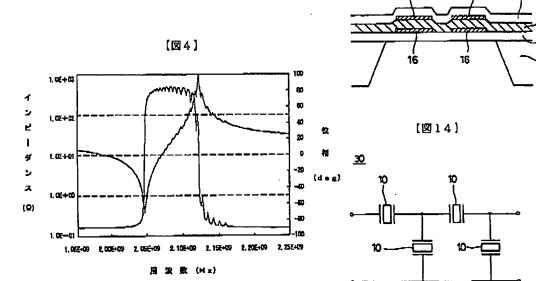
- 【図8】図7に示す圧電共振子の断面図解図である。
- 【図9】図8に示す圧電共振子のインピーダンス特性を 示すグラフである。
- 【図10】本発明にかかる圧電共振子のさらに他の実施例を示す平面図である。
- 【図】1】本先明にかかる圧電共振子のさらに他の実施 例を示す平面図である。
- .0 【図12】図10または図11に示す線XII-XII における断面図解図である。
 - 【図13】本先明にかかる圧電共振子の基本波について、そのZnO胰準比とTCFとの関係を示したグラフである。
 - 【図14】本発明にかかる圧電共振子を組み合わせたラダー型フィルタの一例を示す等価回路図である。
 - 【図15】本発明にかかるT型ラダーフィルタの一例を示す等価回路図である。
- 【図16】本発明にかかるT型ラダーフィルタの他の例 かった示す等価回路図である。
 - 【図17】図15に示すT型ラダーフィルタの入力端子 INに接続されている圧電共振子10-1にかかる電力 の配分を示すグラフである。
 - 【図18】図18に示すT型ラダーフィルタの入力端子 INに接続されている圧電共振子10-4の共振子13-1にかかる電力の配分を示すグラフである。
 - 【図19】図18に示すT型ラダーフィルタの入力端子 1Nに接続されている圧電共振子10-4の共振子13-2にかかる電力の配分を示すグラフである。
- 30 【図20】本発明にかかるデュプレクサの一例を示すブロック図である。

【符号の説明】

- 10、10-1~6 圧電共振子
- 12 基板
- 13.13-1.13-2 共振子
- 14 誘電体视膜
- 16 電極薄膜
- 18 圧電体薄膜
- 20 振動部
- 40 30 フィルタ
 - 40 T型ラダーフィルタ
 - 50 デュブレクサ

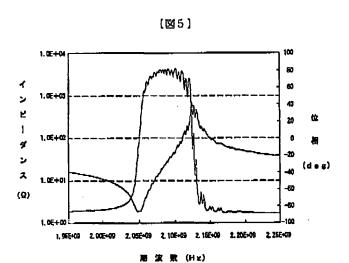
特開2002-237738 (8) [図8] [図1] [図2] <u>10</u> . <u>10</u> 13a. ダイヤフラム ダイヤフラム [図7] <u>10</u> (図3)

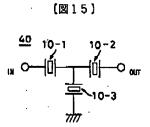


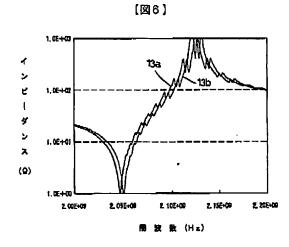


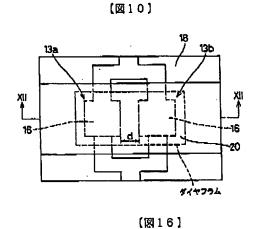
(9)

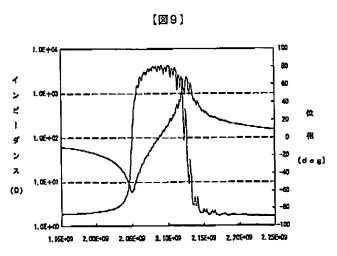
特開2002-237738

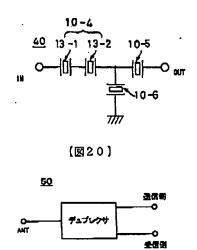








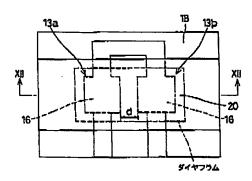




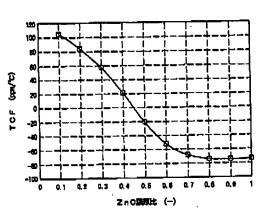
(10)

特問2002-237738

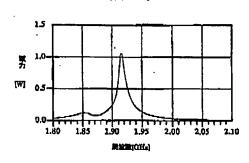
[図11]



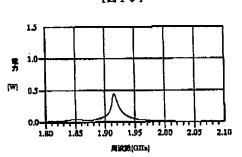
【図13】



【図17】



【図18】



[図19]

